

Semana Nacional de Museus

Etec
Dr. José Luiz
Viana Coutinho
Jales



CPS
Centro
Paula Souza

CENTRO DE MEMÓRIA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO

Visita mediada

ao

Centro de Memória da Etec Dr José Luiz Viana Coutinho

Semana Nacional de Museus

Etec
Dr. José Luiz
Viana Coutinho
Jales



CPS
Centro
Paula Souza

CENTRO DE MEMÓRIA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO

A visita mediada ao Centro de Memória da escola teve como principal objetivo promover uma experiência educativa e significativa que permita aos estudantes conhecer e valorizar a história e a identidade da instituição.

Por meio da mediação de informações, do contato com objetos, imagens e documentos históricos, buscou-se despertar a curiosidade, o senso crítico e o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar.

Semana Nacional de Museus

Etec
Dr. José Luiz
Viana Coutinho
Jales



CPS
Centro
Paula Souza

CENTRO DE MEMÓRIA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO

Alunos da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho visitando o Centro de Memória



Fotografias registradas por Eloá Beatriz de Lima Rodrigues, em 15 de maio de 2025.

Semana Nacional de Museus

Etec
Dr. José Luiz
Viana Coutinho
Jales



CPS
Centro
Paula Souza

CENTRO DE MEMÓRIA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO



Fotografias registradas por Eloá Beatriz de Lima Rodrigues, em 15 de maio de 2025.

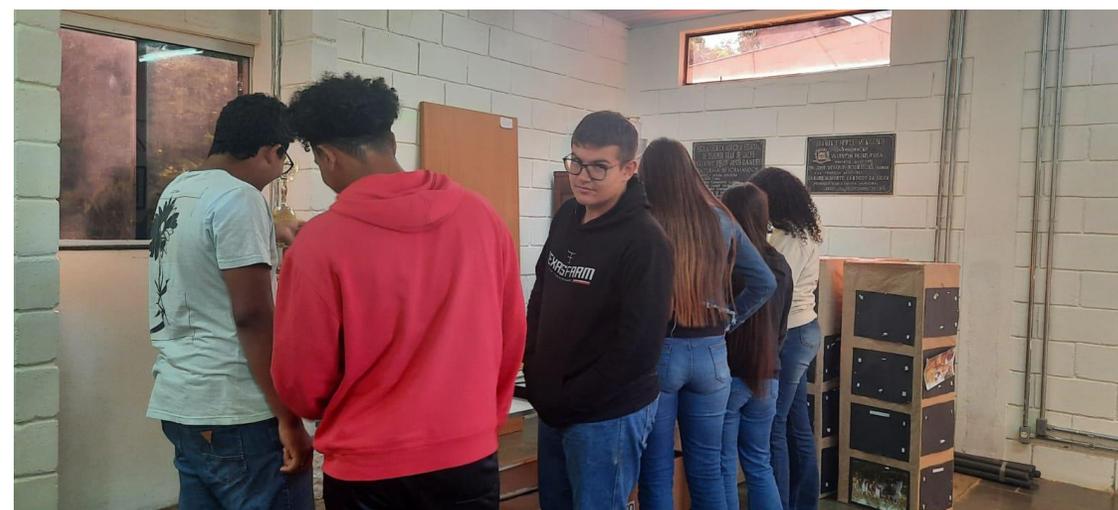
Semana Nacional de Museus

Etec
Dr. José Luiz
Viana Coutinho
Jales



CPS
Centro
Paula Souza

CENTRO DE MEMÓRIA ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO



Fotografias registradas por Eloá Beatriz de Lima Rodrigues, em 15 de maio de 2025.

Semana Nacional de Museus



FICHA TÉCNICA

REALIZAÇÃO

Centro de Memória da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho

ORGANIZAÇÃO

Silvana Marta Sanitá Selis

Docente curadora do Centro de Memória da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho

COLABORAÇÃO

Alunos do 1º Mtec – PI Agropecuária da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho

AGRADECIMENTOS

Direção, Direção Administrativa e alunos colaboradores do Centro de Memória da Etec Dr José Luiz Viana Coutinho

Maio. 2025